

# モジュール式ホルダ固定用機器 Flexdip CYH112

浄水/廃水処理およびユーティリティアプリケーションでの現場測定用ホルダ固定機器



詳細情報と現在の価格は以下をご覧ください:

[www.jp.endress.com/CYH112](http://www.jp.endress.com/CYH112)

## 利点:

- シンプルでコスト効率が高く柔軟な構成が可能
- 既存の構造物を利用可能
- ホルダ固定用機器の高さ、位置、向きを調整可能
- 設置と保守が容易
- 堅牢な設計：最大0.6 MPa (87 psi) のプロセス圧力に対応

## 仕様一覧

- プロセス温度 -20~+60 °C (-4~+140 °F)

**アプリケーション:** Flexdip CYH112は、開放型水槽、水路、またはタンク内のセンサとホルダのためのモジュール式固定用機器です。床、壁、レール取付など、ほぼすべての固定タイプに対応します。さらに、チェーン式、固定式、フロート式など、すべてのセンサ設置タイプにも対応します。ホルダ固定用機器はいつでも調節することができます。Flexdip CYH112は優れた柔軟性を備え、最適な測定を可能にします。

## 機能と仕様

### アナライザー

#### 測定原理

UVフォトメータ

#### 特性

シンプルな簡単設置

ユニバーサルかつフレキシブル

## アナライザー

## 構造

CYH112ホルダシステムはあらゆる取付けに対応：  
床面、壁面、または直接レールに取付可能

---

## プロセス温度

-20～+60 °C (-4～+140 °F)

---

## アプリケーション

水処理、廃水処理、プラント設計、開水路、水槽、開放タンク、変動水位

---

## 殺菌

## 測定原理

全塩素

---

## アプリケーション

水処理、廃水処理、プラント設計、開水路、水槽、開放タンク、変動水位

---

## 特性

シンプルな簡単設置  
ユニバーサルかつフレキシブル

---

## 構造

CYH112ホルダシステムはあらゆる取付けに対応：  
床面、壁面、または直接レールに取付可能

---

## 材質

縦パイプ、横パイプ：ステンレス1.4404  
チェーン：PAまたはステンレス1.4401

---

## プロセス温度

-20～+60 °C (-4～+140 °F)

---

## pH

## 測定原理

電位差測定

---

## pH

**アプリケーション**

水処理、廃水処理、プラント設計、開水路、水槽、開放タンク、変動水位

**取付**

CYH112は開放型の水槽、水路、タンクで使用するセンサおよびホルダ用モジュール式ホルダシステムです

**特性**

シンプルな簡単設置  
ユニバーサルかつフレキシブル

**構造**

CYH112ホルダシステムはあらゆる取付けに対応：  
床面、壁面、または直接レールに取付可能

**材質**

縦パイプ、横パイプ：ステンレス1.4404  
チェーン：PAまたはステンレス1.4401

**プロセス温度**

-20～+60℃ (-4～+140°F)

## 導電率

**測定原理**

電位差測定

**アプリケーション**

水処理、廃水処理、プラント設計、開水路、水槽、開放タンク、変動水位

**取付**

CYH112は開放型の水槽、水路、タンクで使用するセンサおよびホルダ用モジュール式ホルダシステムです

**特性**

シンプルな簡単設置  
ユニバーサルかつフレキシブル

**導電率****構造**

CYH112ホルダシステムはあらゆる取付けに対応：  
床面、壁面、または直接レールに取付可能

---

**材質**

縦パイプ、横パイプ：ステンレス1.4404  
チェーン：PAまたはステンレス1.4401

---

**プロセス温度**

-20～+60 °C (-4～+140 °F)

---

**DO****測定原理**

隔膜式溶存酸素測定

---

**アプリケーション**

水処理、廃水処理、プラント設計、開水路、水槽、開放タンク、変動水位

---

**取付**

CYH112は開放型的水槽、水路、タンクで使用するセンサおよびホルダ用モジュール式ホルダシステムです

---

**特性**

シンプルな簡単設置  
ユニバーサルかつフレキシブル

---

**構造**

CYH112ホルダシステムはあらゆる取付けに対応：  
床面、壁面、または直接レールに取付可能

---

**材質**

縦パイプ、横パイプ：ステンレス1.4404  
チェーン：PAまたはステンレス1.4401

---

**プロセス温度**

-20～+60 °C (-4～+140 °F)

---

濁度	<b>測定原理</b> 1ビーム散乱光
	<b>アプリケーション</b> 水処理、廃水処理、プラント設計、開水路、水槽、開放タンク、変動水位
	<b>取付</b> CYH112は開放型的水槽、水路、タンクで使用するセンサおよびホルダ用モジュール式ホルダシステムです
	<b>特性</b> シンプルな簡単設置 ユニバーサルかつフレキシブル
	<b>構造</b> CYH112ホルダシステムはあらゆる取付けに対応： 床面、壁面、または直接レールに取付可能
	<b>材質</b> 縦パイプ、横パイプ：ステンレス1.4404 チェーン：PAまたはステンレス1.4401
	<b>プロセス温度</b> -20～+60℃ (-4～+140°F)
ORP	<b>測定原理</b> ORPセンサ
	<b>アプリケーション</b> 水処理、廃水処理、プラント設計、開水路、水槽、開放タンク、変動水位
	<b>取付</b> CYH112は開放型的水槽、水路、タンクで使用するセンサおよびホルダ用モジュール式ホルダシステムです

ORP

**特性**

シンプルな簡単設置  
ユニバーサルかつフレキシブル

**構造**

CYH112ホルダシステムはあらゆる取付けに対応：  
床面、壁面、または直接レールに取付可能

**材質**

縦パイプ、横パイプ：ステンレス1.4404  
チェーン：PAまたはステンレス1.4401

**プロセス温度**

-20～+60 °C (-4～+140 °F)

詳細情報 [www.jp.endress.com/CYH112](http://www.jp.endress.com/CYH112)